

全固体電池研究用温間等方圧加圧装置（Wip）

商品番号: PCIH



前書き

半導体積層用の先進的な温間等方圧加圧装置（WIP）をご紹介します。MLCC、ハイブリッドチップ、医療用電子機器に最適です。精密な加圧により、強度と安定性を向上させます。

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T	PCIH-100T
圧力範囲	0-20T	0-40T	0-60.0トン	0-100トン
ピストン径	130mm (d) クロムメッキオイルシリンダー	150mm (d) クロムメッキオイルシリンダー	200mm (d) クロムメッキオイルシリンダー	220mm (d) クロムメッキオイルシリンダー
加圧プロセス	プログラム加圧 - プログラム保持 - タイマー式圧力解放			
保持時間	1秒～999分	1秒～999分	1秒～999分	1秒～999分
圧力換算	サンプルにかかる圧力をプログラムが自動換算			
ディスプレイ	7インチLCDスクリーン	7インチLCDスクリーン	7インチLCDスクリーン	7インチLCDスクリーン
加熱温度	室温～200.0℃	室温～200.0℃	室温～200.0℃	室温～200.0℃
等方圧	300MPa	300MPa	300MPa	500MPa
等方圧チャンパーサイズ	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150 (M×N)	Φ50×150 (M×N)